# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-145830

(43) Date of publication of application: 29.06.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/68

H01L 21/30

// B23Q 3/08

(21) Application number : **60-287279** 

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

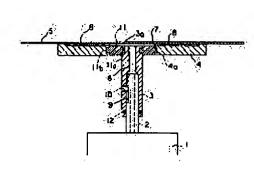
**TOSHIBA MICRO COMPUT ENG CORP** 

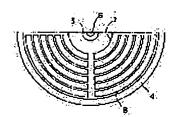
(22) Date of filing:

20.12.1985

(72)Inventor: **OKUBO KOICHI** 

### (54) CHUCKING DEVICE





#### (57) Abstract:

PURPOSE: To reduce a vibration to a semiconductor wafer by interposing a vibration damper between a coupling shaft for coupling with a rotational shaft of a motor and a chucking disc for chucking the wafer to absorb the vibration of the shaft due to a working accuracy error by the damper.

CONSTITUTION: A vibration damper 11 is formed in a ring shape, and acts to couple a chucking disc 4 with a coupling shaft 3 at the intermediate between the disc 4 and the shaft 3 and to reduce a vibration to be transmitted to the disc 4 by absorbing the vibration of the shaft 3 side. Thus, the vibration of a semiconductor wafer 4 chucked to the disc 4 is reduced to form a uniform photoresist film. Since it is not necessary to mount the vibration damper between the shaft 3 and a rotational shaft 2 of a motor, mounting accuracy and strength cannot be reduced.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### @日本取特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 145830

@Int\_Cl.4

# B 23 Q

識別記号

庁内整理番号

⊕公開 昭和62年(1987)6月29日

H 01 L 21/30 3/08

7168-5F

Z-7376-5F A-8207-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 チャック装置

> 创特 頤 昭60-287279

御出 昭60(1985)12月20日

**砂発** 明 峹 大久保 功一 川崎市川崎区東田町2番地11号 東芝マイコンエンジニア

リング株式会社内

勿出 顔 人 株式会社東芝 **创出** 顲

川崎市幸区堀川町72番地

人 東芝マイコンエンジニ

川崎市川崎区東田町2番地11号

アリング株式会社

四代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

1. 覧明の名称

#### 2. 負許額果の範囲

7、半導体のエーハをチャッオングするチャッ

このチャック島を支持すると共にモータの同転 他に接続されてチャック闘を回転させる近期値と、 前記チャック盤と遺稿軸との格務部分に収め込 まれ、前記チャック数と前間退結軸とを弾性向在 に連続する筋脂材と を狙えたことを特徴とするチャック複数。

2. 特許無求の範囲第1項記載の数配において、 前記妨疑材に前記道指袖とチャック盤とに嵌入 するリプが形成されていることを特徴とするチャ ック装置。

3. 発明の評価を説明

(発用の技術分野)

本発明は半導体ウエーハの表面にフォトレジス ト度等を形成する際に使用されるチャックを舒に 関する。

(発射の技術的背景とその路路点)

半導体ウエーハ表面にフォトレジスト劇を形成 するに係しては、半時はウモーハをチャック装用 で保持し、レジストを摘下させながら半導体ウェ 一八を麻破囚転させて行なっている。従来、この チャック観音は、半導体ウェーハを真空吸着でチ マッキングするチャック製が遊鳥軸で支持され、 この連結盤が再迎回転するモータの回転値に創接、 産精された構造となっている。これにより、立上 がり時に 再加速が待られ、又、回転数の舗御が容 昇となっている。フォトレジストはチャック盤上 にチャッキングされた半導体のエーハの中心点上 に角下され、モータの駆動でチャック船が西速料 新し、この違心力でフォトレジストが半導体ウェ ーハの金属に抵散して、均一なフォトレジスト級

が形成される。

しから、 ここの では、 この では、 こ

本発明は上記事情を考慮してなされ、単尊体ウエーハに伝達される転動を減少させ、取付け特度 や強度を低下させることのないチャック残固を提供することを目的としている。

#### (発明の収費)

上記目的を達成するため、本発明に係るチャッ

- 3 -

ック留4上面の中央部分が良状に低くなって吸引 孔6に連過する段型7となっており、さらに、第 2 図に示すようにチャック選4に形成された同心 円状の講8 が段部7に連過している。従って、個 引手段を駆動すると吸引孔6、 段部7 および傷息 を介して吸留力が半導体ウエーハ5 下間に作用し、 半導体ウェーハ5 がチャック器4に吸着されるようになっている。

ク情報は、モータの倒転機に連絡される選結値と 半準体ウエーハのチャッキングを行びうチャック 着との役耗部分に的最材を嵌め込んで、連結他の 角傷を防塵材で吸収するようにしたことを特徴と している。

#### (舞明の実施例)

以下、本発明に係るチャック殺国の実施的を活付因而により具体的に説明する。

- 4 -

なお、回転軸2の下部外間には0リング12が 背届されて、外部空気の景入が防止されている。

又、本発明においてはチャッキングを機械的に 行なうようにしてもよく、回転報2を太くして連 結輯3を挿入、週間する構造でもよい。

#### (発明の効果)

以上のとおり本発明によれば、モータの回転軸 に遊詰される遊帖値と半導体ウエーハをチャッキ ングずるチャック朝との間に前野村を介在させたから、加工研放銀差に起因する連結他の変動が防 能体で吸収されて半導体ウエーハへの極格が小さくなる。このため、通結他と四転触との餌に防御 材を取り付ける必要がなくなり、取付特度の低下 および取付強度の労化を防止することができる。

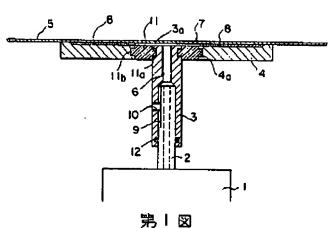
#### 4、 関酶の簡単な説明

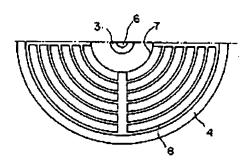
第1回は本発明の一実施例によるチャック装置 の虹筋前図、第2回はその平面間である。

1 …モータ、 2 … 顔 転輪 、 3 … 週 結 輪 、 4 … チャック 鶴 、 5 … 半 導 体 ウエーハ 、 1 1 … 筋 仮 材 。

田齡人代理人 仿 酉 一 鎾







第2図 --153--